Fluid diodeを利用した自然換気の促進と制御に関する研究 その 2 CFDによる二つのfluid diode plate形状の性能比較検討

研究目的

ロ本研究で最適化されたFDP (shape 1) と既往研究 のFDP (shape 2)¹⁾ との性能比較

□Shape 1とshape 2を建物模型の開口に設置した ときの気流への制御性能解析

解析手法

する。

ロ z方向の物理量がすべて均質であると仮定する2D CFDでshape 1のζRとζFの値を評価

ロ RANSのk-ω SST乱流モデル

ロ 左から:逆方向の流れ
ロ 右から:順方向の流れ



FDPの形状および解析結果

shape 1 (a) と shape 2 (b)



パラメータの詳細

Parameter	shape 1	shape 2
H ₁ (mm)	5.00	5.00
H ₂ (mm)	3.58	2.66
H (mm)	29.04	25.67
L (mm)	15.00	26.77
L _{sum} (mm)	63.02	107.82
Θ (rad)	$\frac{7}{6}\pi$	$\frac{13}{12}\pi$



解析結果 (Re数=1802の一例) □ Shape 1の逆流では、バイパ ス流路と主流路を通過する2 つの気流が交差点で強く衝突 し、流れの閉塞と圧力損失の 増大が発生することがわかる。 □ Shape 2の逆流では、渦状の 流れがほとんど見られない。



ロ 順流では、両方とも小さい抵 抗しか受けない。





建物における気流制御解析

CFDで解析を行う。

ロ RANSのrealizable k-ɛ 2layers 乱流モデルで平均速度と濃度を取得する。

□建物模型: 400*400*400 mm³ (開口部: 100*100 mm²)
□検討ケース:

正面開口	一般開口 (FDPの開口面積合わせると: 0.51*0.51 mm ²), shape 1, shape 2
屋根高風速	3.0, 4.6, 6.2, 7.8 m/s

□ shape 1とshape 2の順流・逆流の圧力損失差ζFとζRを利用したRe数の関数に フィッティングされ、3次元建物解析における正面開口の境界条件として入 力

解析結果

ロ 無次元濃度を利用した気流制御性能の比較 $\Box C_n = \frac{C}{C_o}, \quad (C_o = \frac{1 \times V}{vL_o^2})$ ここで、 C_n は無次元濃度 (-); Cは建物内の濃度 (m3/s・ppm); Vは建物の体積 (m³, ガスは1 ppm/sの放出率で 室内に均一に放出する); vは屋根高風速 (m/s); L_o は開口部の一辺の長さ (m);

口 無次元濃度結果





1) Z. Cao et al., Novel fluid diode plate for use within ventilation system based on tesla structure, Build. Environ. 185 (2020)

Promotion and control of natural ventilation using fluid diode

Part 2 Comparison study on the performance of two fluid diode plate shapes by CFD

